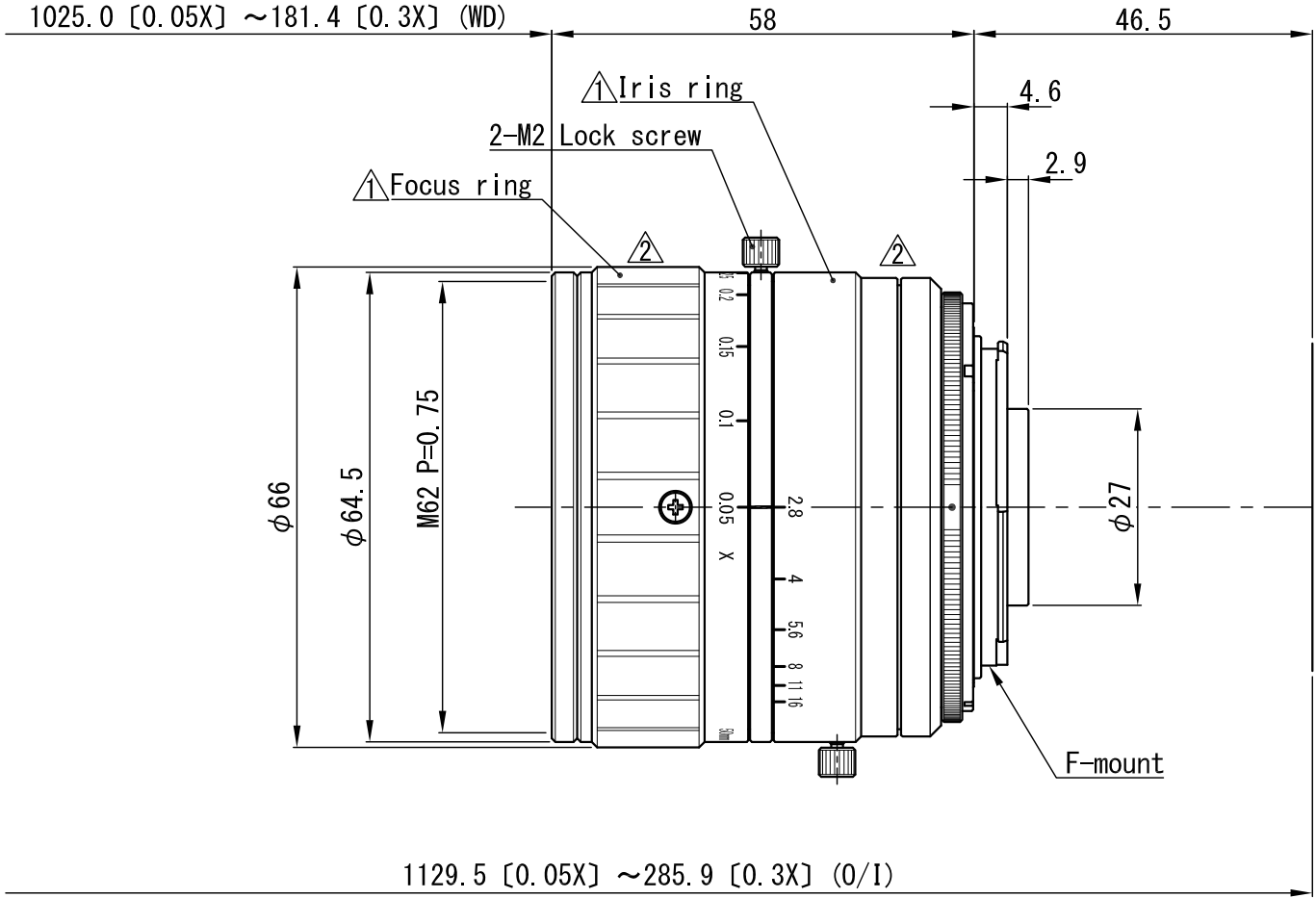
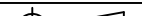




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料					—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数	
△×						TREATMENT 処理					—		FINISHING 仕上		—		—	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点					—		DECENTRATION 偏芯		—			
△×				T. A.	T. A.	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~					UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）				
2×2	フォーカスリング・マウントリング変更	20.12.17	T. F.			DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		VS-L5028 / F			
1×2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.	T. A.	T. T.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~					SCALE	1 / 1		NAME	DRAWING / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~						DATE	11.05.18		DRAW NO.	01D1M1C0161A3		
						TOLERANCES A B C S												